

## APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE

**Gara a procedura aperta con modalità telematica su piattaforma Asp Consip per l'affidamento della fornitura, installazione di un "Cluster di sistema plasma enhanced chemical vapour deposition" (PECVD) da consegnare ed installare presso la sede di Catania dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito del progetto di potenziamento infrastrutturale denominato "Beyond\_Nano".**

**CIG: 93270583C0**

**CUP: G66J17000350007**

**RUP: Rosario Corrado Spinella**

### IL DIRETTORE

**VISTO** il Provvedimento di decisione di contrattare Prot. 5638 del 18.07.2022 con cui la Stazione appaltante Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto la gara a procedura aperta sopra soglia di cui all'oggetto nell'ambito del PROGETTO BEYOND\_NANO quota Regione Siciliana;

**VISTO** l'Atto Istruttorio del Responsabile Unico del Procedimento Prot. IMM n. 7980 del 03.11.2022 contenente il nulla osta all'approvazione della proposta di aggiudicazione relativo all'affidamento di cui al citato provvedimento;

**CONSIDERATO** che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si ritiene di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'approvazione della proposta di aggiudicazione già richiamata

**ACCERTATA** dal Segretario Amministrativo la presenza della necessaria disponibilità finanziaria a valere sulle disponibilità del GAE P057.374, esercizio 2022, voce 22010

### DISPONE

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione richiamata nelle premesse;
3. **Di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura ed installazione di un **Cluster di sistema plasma enhanced chemical vapour deposition" (PECVD)** da destinare ai laboratori dell'IMM-CNR di Catania nell'ambito del Progetto di potenziamento infrastrutturale denominato "BEYOND-NANO" in favore dell'operatore economico denominato G. Gambetti Kenologia srl con sede legale in Binasco Via Alessandro Volta n. 27 cap 20082, p.i. 08000120157, con

il prezzo complessivo offerto pari a € **819.600,00** (euro ottocentodiciannovemilaseicento/00) IVA esclusa ed oneri per la sicurezza pari a € 0,00;

4. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
5. **Di dare atto** che l'Ente procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall'art. 32, comma 8 e 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. **Di provvedere** all'assunzione dell'impegno definitivo n. 75, esercizio 2022 di complessivi Euro 999.912 iva inclusa, sul capitolo 22010 GAE P057.374 a favore dell'operatore economico G. GAMBETTI KENOLOGIA SRL, identificato in SIGLA con il codice terzo 44224

#### **DICHIARA**

L'insussistenza del conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore  
Dott. Vittorio Privitera